

SYLABUS

DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2022/2023 – 2025/2026

(skrajne daty)

Rok akademicki 2022/2023

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu	Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
Kod przedmiotu*	
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek	Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nazwa jednostki realizującej przedmiot	Kolegium Nauk Społecznych
Kierunek studiów	Mechatronika
Poziom studiów	Studia I-go stopnia
Profil	praktyczny
Forma studiów	Studia niestacjonarne
Rok i semestr/y studiów	I rok, 1 semestr
Rodzaj przedmiotu	Przedmiot ogólny
Język wykładowy	polski
Koordinator	dr Michał Chajda
Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących	dr Michał Chajda

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr (nr)	Wykł.	Ćw.	Konw.	Lab.	Sem.	ZP	Prakt.	Inne (jakie?)	Liczba pkt. ECTS
1	9								1

1.2. Sposób realizacji zajęć

- zajęcia w formie tradycyjnej
- zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Wykład – zaliczenie bez oceny.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

brak

3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu

C ₁	Zapoznanie studenta z narzędziami i procedurami pozwalającymi na ochronę przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej.
C ₂	Przekazanie studentom wiedzy na temat charakteru norm prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

EK (efekt uczenia się)	Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu	Odniesienie do efektów kierunkowych ¹
EK_01	Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej, zna pojęcia: własność intelektualna, wzór użytkowy, wynalazek, patent, znak towarowy, dobro niematerialne	K_W10
EK_02	Student zna i rozumie przepisy prawa autorskiego i patentowego	K_W10
EK_03	Student potrafi posługiwać się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej	K_U01
EK_04	Student potrafi pozyskiwać informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej z różnych źródeł, potrafi dokonać analizy przepisów, aktów prawnych, informacji urzędu patentowego, w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego i technologicznego konkretnego przypadku w języku polskim i angielskim	K_U01, K_U16
EK_05	Student rozumie ważność przestrzegania praw autorskich	K_K01
EK_06	Student jest gotów do formułowania informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych z obszaru mechatroniki – podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.	K_K04

3.3 Treści programowe

A. Problematyka wykładu

Ochrona i komercjalizacja wyników badań z zakresu mechatroniki – wiadomości wstępne.
Zasady prawa autorskiego. Procedury i narzędzia służące ochronie przedmiotów i podmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Utwór pracowniczy a autorskie prawa osobiste i majątkowe. Dozwolony użytek osobisty i publiczny.
Umowy prawno - autorskie. Obrót własnością intelektualną - rodzaje i charakter umów licencyjnych.

¹ W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Charakter norm prawa własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym.
Struktura i zadania Urzędu Patentowego. Urzędy Patentowe w Europie i na świecie – procedury uzyskiwania ochrony.
Charakterystyka dziedzin praw własności przemysłowej.

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną realizowany w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu	Metody oceny efektów uczenia się (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)	Forma zajęć dydaktycznych (w., ćw., ...)
EK_01	test zaliczeniowy	wykład
EK_02	test zaliczeniowy	wykład
EK_03	test zaliczeniowy	wykład
EK_04	test zaliczeniowy	wykład
EK_05	test zaliczeniowy, obserwacja w trakcie zajęć	wykład
EK_06	test zaliczeniowy, obserwacja w trakcie zajęć	wykład

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

<p>Wykład</p> <p>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest rozwiązanie testu.</p> <p>Metody oceny:</p> <p>A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania;</p> <p>B: Pytania z zakresu wiadomości do rozumienia;</p> <p>C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego;</p> <p>D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego;</p> <p>Kryteria oceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0. - za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0. - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0. - za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0.
--

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów	9
Inne z udziałem nauczyciela akademickiego	2

(udział w konsultacjach, egzaminie)	
Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)	15
SUMA GODZIN	26
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS	1

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy	Nie dotyczy
zasady i formy odbywania praktyk	Nie dotyczy

7. LITERATURA

<p>Literatura podstawowa:</p> <p>[1] Barta J., Markiewicz R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa 2019.</p> <p>[2] Sieńczyło-Chlabicz J. (red.): Prawo własności intelektualnej. Warszawa 2018.</p> <p>[3] Michniewicz G.: Ochrona własności intelektualnej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2022.</p> <p>[4] Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki: Ochrona własności intelektualnej: własność przemysłowa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztorą, Pułtusk, 2012.</p>
<p>Literatura uzupełniająca:</p> <p>[1] M. Załucki (red.): Prawo własności intelektualnej. Repetytorium. Warszawa 2010.</p> <p>[2] G. Michniewicz: Prawo Własności Intelektualnej, Warszawa 2019.</p> <p>[3] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.</p> <p>[4] M. Załucki: Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawno - porównawcze. Warszawa 2008.</p>

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej